# OPTICAL INSPECTION DEVICE FOR INTERNAL SURFACE OF TUBULAR PRODUCT

Patent number:

JP10197215

**Publication date:** 

1998-07-31

Inventor:

NICOLA G ARLIA; LAWRENCE J ZAANA; JAMES C

**SEYMORE** 

Applicant:

WESTINGHOUSE ELECTRIC CORP <WE>

Classification:

- international:

G01B11/00; G01N21/88

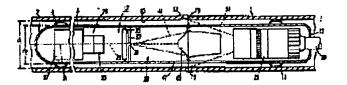
- european:

Application number: JP19970351444 19971219

Priority number(s):

#### Abstract of JP10197215

PROBLEM TO BE SOLVED: To improve the cost performance of an optical inspection device used for inspecting the inside of thin a heat-exchanger pipe by simplifying the structure of the inspection device. SOLUTION: A battery-driven diode laser 25 is incorporated in the front end 7 of a narrow and long tubular casing 5 inserted into a tubular product 3 to be inspected. The diode laser 25 emits a laser beam 29. A diffraction grating 35 having an aperture 39 on the rear side generates single hollow conical laser light radiation 41 and the radiation 41 is projected outward in the lateral direction through the transparent section 47 of the casing 5 by means of a conical mirror 45 which is axially aligned with the grating 35 in a oppositely facing state, resulting in continuous ring-like radiation upon the internal wall surface 15 of the product 3. A small-sized electronic camera 21 incorporated in the base-side end 13 of the casing 5 on the rear side of the mirror 45 catches the complete image of the continuous ring-like radiation projected upon the internal wall surface 15 of the product 3.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

# (19) 日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

### (11)特許出願公開番号

## 特開平10-197215

(43)公開日 平成10年(1998)7月31日

(51) Int.Cl.<sup>6</sup>

識別記号

FΙ

G01B 11/00

Н

G01B 11/00 G01N 21/88

G01N 21/88

В

請求項の数1 OL (全 5 頁) 審査請求 有

(21)出願番号

特願平9-351444

(22)出願日

平成9年(1997)12月19日

(31)優先権主張番号 08/769914

(32)優先日

1996年12月19日

(33) 優先権主張国

米国(US)

(71)出顧人 590004419

ウエスチングハウス・エレクトリック・コ

ーポレイション

WESTINGHOUSE ELECTR

IC CORPORATION

アメリカ合衆国、ペンシルペニア州、ピッ

ツパーグ、ゲイトウェイ・センター(番地

なし)

(72)発明者 ニコラ・ジー・アーリア

アメリカ合衆国、ペンシルペニア州、ピッ

ツパーグ、ティース・アペニュー 564

(74)代理人 弁理士 曾我 道照 (外6名)

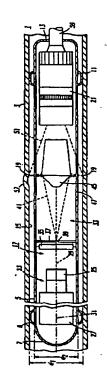
最終頁に続く

#### (54) 【発明の名称】 管状製品の内壁の光学検査装置

#### (57)【要約】

【課題】 細い熱交換器管の内部を検査する光学検査装 置の構造をシンプルにしてコスト効率を向上する。

【解決手段】 バッテリ駆動のダイオードレーザ25 が、検査される管状製品3の中に挿入される細長の管状 ケーシング5の先端7の中に設けられる。ダイオードレ ーザ25はレーザビーム光29を発生する。アパーチュ ア39が後ろにある回折格子35は、単一の中空円錐形 レーザ光放射41を発生し、これは回折格子35に対向 し且つ軸方向に並んで位置合わせされた円錐ミラー45 によって、管状ケーシング5の透明部47を通って横方 向外向きに投射されて管状製品3の内壁表面15上に連 続輪状の放射を投ずる。管状ケーシング5の基端13の 中に円錐ミラー45の後ろを向いて設けられた小型の電 子カメラ21が、管状製品3の内壁表面15上に投じら れた連続輪状の放射の完全な像を捕捉する。



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 管状製品内に挿入自在な細長のプローブ ハウジング、

前記細長のプローブハウジング内に設けられレーザ光放 射を発生すると共に前記管状製品の内壁へ前記レーザ光 放射の構成パターンを投ずるパターン発生手段、及び前 記細長のプローブ内に設けられ前記管状製品の内壁上の 前記レーザ光放射の構成パターンの像を捕らえる電子力 メラを有する管状製品の内壁の光学検査装置。

#### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【発明の分野】本発明は、熱交換器管のように幅の狭い 管状製品の壁を、その管状製品の中で発生したレーザ放 射のリングをその製品の内壁に投じ且つその像をビデオ カメラを用いて捕らえることにより光学的に検査する装 置に関する。

#### [0002]

【発明の背景】管状製品、特に熱交換器の管のように圧 力を受けて運転されるものの信頼性ある性能は、検査が 定期的に為されることを必要としている。加圧水型原子 20 力発電所の蒸気発生器の管が一つの良い例である。原子 力規制委員会の規則は、プラントの燃料交換のための運 転停止期間に定期的な原子力発電所評価を行うことを要 求している。蒸気発生器管の評価は、全プラント稼働率 を改善することを目的とする予防的或いは補正的保守プ ログラムの切り離せない一部である。管の検査は、継続 運転のための管の健全性を確保するために管の状態の特 性を明らかにするための手段を提供する。個々の管の状 況は、厳しい運転環境からくる漸進的な材質劣化、外部 をも、含む種々な要因によって、蒸気発生器の運転過程 において変化する。デンテング(窄み)を起こしたり、 損傷されたりした管は、高く且つ一様でない応力及び歪 みを受けており、よって材質劣化や損傷の加速に対して 敏感である。

【0003】蒸気発生器管の検査は、管の内径が例えば 12. 7㎜(1/2インチ) 乃至25. 4㎜(1インチ) のよ うに非常に小さいことがあるという事実により複雑化さ れる。従来より、蒸気発生器管内部の評価は、多周波渦 中に誘導された渦電流の流れにおける変化を測定するこ とによって、管壁の材質劣化や形状の変化を測定する。 特定のパターンが材質劣化、デンティング(凹み)、付 着又は異常な形状を示す。しかしながら、この方法は、 管の内面の高精度の特性化に必要な解像度を堤供できな いし、そして評価を受けている管の外部の条件或いは物 体の影響を受ける。

【0004】別の管検査方法が米国特許第4,725, 883号に記載されている。機械的なフィーラゲージを 担持したプローブが管の内部に挿入される。小型の電荷 50 管状製品の内外に伝送するための光ファイバは必要とし

結合デバイス (CCD) カメラがフィーラゲージと管内 壁との交差像を捕捉する。この像は管の内面の欠損を識 別するために分析される。このような検査装置は解像度 を制限してきた。

2

【0005】ごく最近において、管の中に挿入されてい るプローブに外部で発生されたレーザ光を伝送する光フ ァイバを使用する検査装置が提供されている。レーザ光 は、回転ミラーにより横方向へ偏向され、光の輪を管の 内壁上に投ずる。管の壁との光の輪の交差の像は、円錐 10 形ミラーによって2軸光検出器上に導かれるが、その検 出器は側方効果 (lateral-effect) 検出器或いは電荷結 合デバイス (CCD) 検出器のどちらでも良い。該装置 は、光の輪を発生するために1800rpmで回転する ミラー系を必要とする。この回転ミラー機構が2軸光検 出器のサイズを減少する。

【0006】他の管検査用レーザ装置も、管の中に挿入 されているプローブに外部で発生されたレーザ光を伝送 する光ファイバを使用している。コリメーティングレン ズは、特別のパノラマ式ドーナツ形レンズの中心を通し てレーザ光を円錐形ミラーに集束し、これは光の連続輪 をプローブの窓を通して管壁に投じる。照明された表面 の像はパノラマ式ドーナツ形レンズを通じて集められ、 そして管の外にある光検出器へ送るためにコリメーティ ングレンズを通して供給光ファイバを囲んでいるコヒー レントな光ファイバ東へ導かれる。この装置は、光ファ イバ束の解像度によって制限を受ける解像度を有し、そ して複雑なパノラマ式ドーナツ形レンズを必要とする。 [0007]

【発明が解決しようとする課題】従って、管状製品、特 力の影響を、そして時には検査乃至点検補修手順の影響 30 に熱交換器管のような小さい内径を持つもの、の検査装 置に対する改善のニーズがある。高い解像度を有する前 述の装置に対する特別のニーズがある。シンプルで全景 的であって高い解像度を有し、好ましくは回転するミラ 一や複合レンズを必要としない前述の装置に対するニー ズがある。

#### [8000]

【発明の概要】これら及び他のニーズは、管状製品の中 に挿入されるプローブを有する管状製品の光学検査装置 を指向した本発明によって満たされる。そのプローブの 電流技術を用いて行なわれてきた。渦電流検査は、管の 40 ハウジング内に設けられたパターン発生手段は、レーザ 光の放射(広がり)を発生すると共にその管状製品の内 壁上へ前記レーザ光放射の構成パターンを投ずる。管状 製品の内壁上の前記レーザ光放射の構成パターンの像を 捕らえるために電子カメラが又、その細長のプローブハ ウジング内に設けられる。このようにして、レーザ光の 放射源とレーザ光放射の構成パターンを発生する手段、 並びに管状製品の内壁上のレーザ放射の構成パターンの 像を捕らえる電子カメラが全て、管状製品の中に挿入さ れるプローブの中に組み込まれる。レーザエネルギーを ない。まさにそのようにして、プローブハウジングは25.4m(1インチ)より小さい外径を持ち、そして12.7m(1/2インチ)より小さい外径を持つことさえある。

【0009】プローブハウジング内に設けられたパターン発生手段は、レーザビーム光を発生するダイオードレーザと管状製品の内壁に投じられるレーザ光放射の構成パターンをそのレーザビーム光から発生する手段とを有する。細長のプローブハウジングは、先端と基端とを有する。パターン発生装置はそのプローブハウジングの中10にその先端に面して設けられ、そして電子カメラはプローブハウジングの中にその基端に面して設けられ、その結果カメラ用電線は基端に向かって延びている。

【0010】自己電源を備えた自立型ダイオードレーザは、プローブハウジングの先端に面して位置している。そのダイオードレーザとビデオカメラとの間に、ダイオードレーザによって発生されたレーザビーム光からリング状のレーザ光放射を発生するための手段が設けられている。これは、該レーザビーム光から中空円錐形のレーザ光放射を発生する手段及びその中空円錐を光の連続リングとして管状製品の壁に投ずる手段を含んでいる。【0011】好適な実施形態において、ダイオードレーザは、プローブハウジングの中心軸に沿って、レーザビ

ザは、プローブハウジングの中心軸に沿って、レーザビ ーム光をその基端に向かって導く。レーザ光放射の中空 円錐を発生する手段は好ましくは回折格子であり、管状 製品の内壁にレーザ光放射の中空円錐を投じる手段は、 レーザビーム光に一致する中心軸を有すると共にその回 折格子に対向する円錐形ミラーを有する。電子カメラ は、円錐ミラーの中心軸に中心軸が一致して配列され、 その円錐ミラーの背面に対向しているビデオカメラであ 30 る。パターン発生手段は、回折格子と円錐ミラーとの間 に位置してレーザ光放射の単一中空円錐と円錐ミラーに 向かう中心光のみを通すようにサイズが決められている アパーチュアを画成する手段を更に有する。円錐ミラー 手段は、光吸収仕上げを有する截頭端部を具備した截頭 円錐ミラーを有し、その光吸収仕上げには回折格子によ って単一の中空円錐と一緒に発生された中心光が衝突 し、吸収される。截頭円錐ミラーは、プローブハウジン グに向かって外向きに延びる半径方向サポートによって レーザビーム光及びビデオカメラに同軸に支持される。 この半径方向サポートは、円錐ミラーによって管状製品 の内壁上に投じられるレーザ光放射の輪の通路、即ち管 状製品の内壁上のレーザ光放射の輪とビデオカメラの間

#### [0012]

【発明の実施の形態】次の好適な実施形態の説明を添付の図面と関連付けて読むと、本発明の完全な理解が得られる。図1は、管状製品3の内部で検査を行う位置にある本発明による装置1を示している。この管状製品3は、例えば、加圧水型原子力発電所の蒸気発生器の管の50

の視野線の中に無いように位置される。

ような熱交換器管であり得る。このような管は、約1インチ(25.4m)よりも小さく、そして約0.5インチ(12.7m)の小ささの内径 $d_1$ を持つことがあり得る。

【0013】装置1は、約1インチと小さくそして約0.5インチでもあり得る外径d2を有する細長い管状ケーシング5を有している。プローブハウジング5は先端7において、管3へ挿入するために半球状になっている。管状製品3の内壁表面15に対してプローブハウジング5を心合わせするために、公知の調心装置9,11が先端7及び基端13にそれぞれ隣接してハウジング5に設けられている。

【0014】細長い管状ケーシング5の中に、管3の内壁表面15上に構成光19のパターンを発生するためのパターン発生器17が設けられ、そして内壁表面15上の光19の構成パターンの交差の像を捕捉するためのビデオカメラのような電子カメラ21が設けられている。12.7㎜(0.5インチ)より小さい外径のビデオカメラは商業的に入手可能である。そのような小さい外径であっても、例えば、768画素×494画素の像を発生し、4.8㎜×3.6㎜の有効像面積を生ずることのできるカメラが入手できる。このようなカメラは、従来使用されていた光ファイバ東よりも更に高い解像度を提供できる。

【0015】パターン発生器17は、ダイオードレーザ 25とその作動のために電力を供給する電池パック27 からなる自立レーザ光発生器23を有する。このレーザ ビーム光発生器23はプローブハウジング5の中で先端 7の近くに支持されていて、プローブハウジング5の基 端13に向かってプロープハウジング5の中心軸31に 殆ど一致して軸方向にレーザビーム光29を発射する。 パターン発生器17は又、レーザビーム光29をレーザ 光放射の構成パターン19に転換するための光学系33 を有する。光学系33は、レーザビーム光29から中空 円錐形のレーザ光放射及び中心光を発生する回折格子3 5を有している。光学系33は更に、内部のアパーチュ ア39が放射41の中心中空円錐と不必要な中心光43 のみを通過させるプレート37を有している。光学系3 3の一部を形成する円錐ミラー45がアパーチュア39 に対向すると共に軸が一致し、このためレーザビーム光 29と位置が合っている。円錐ミラー45は、中空円錐 形の放射41を環状の透明部47を通して半径方向外向 きに反射し、管3の内壁表面15の上にレーザ光放射の 連続輪の形の放射19の構成パターンを発生する。円錐 ミラー45は截頭されて平坦面49を形成しており、こ れは光学系33によって生成された不必要な中心光43 を吸収するようにコーティングがされている。ビデオカ メラ21は、円錐ミラー45の背面を向き、且つこれか ら間隔を置いていて、管3の内壁表面15の上のレーザ 光放射19の輪からの視野線51を含む視界を有してい

る。このようにして、カメラ21はレーザ光放射19の 輪の全像を捕捉する。

【0016】円錐ミラー45は、板部材53によってレ ーザビーム光29に整列してプローブハウジング5の中 に支持されている。好ましくは、この板部材53は、円 錐ミラー45によって半径方向外向きに反射されたレー ザ光放射41'の輪又は管3の内壁表面15の上のレー ザ光放射19からビデオカメラ21への視野線と交差し ないようにプローブハウジング5の中で円錐ミラー45 に対して軸方向に位置付けられる。このような訳で、板 10 による装置の縦断面図である。 部材53は、反射を防止するために光吸収表面でコーテ ィングされている。

【0017】図2に示されるように、円錐ミラー45の 角度θ1及び回折格子35とアパーチュア39によって 発生される放射 41 の円錐角度  $\theta_2$  は、円錐ミラー 45における放射41の中空円錐の入射及び反射角θ 3 が、 管内壁表面15における放射輪19の入射角64を90 \*よりも小さくするように選定される。加えて、円錐ミ ラー45とアパーチュア39の距離は、管内壁表面15 から反射された放射41"が円錐ミラー45に導かれ ず、その代わりに、円錐ミラー45の放射反射物質がコ ーティングされた後部表面55に衝突するように選定さ れている。

【0018】本発明は、凹み57のような管状製品3の 欠陥を検知するための高解像度でシンプルな且つコスト 効率の良い光学形状検査システムを提供する。自己の電 池パック27を備えたダイオードレーザ25を有する自 立型レーザビーム光発生装置は、レーザビーム光を伝送 する光ファイバの必要性を除去し、これは相当な大きさ の高解像度ビデオカメラのためにより多くの空間を提供 30 35 回折格子 する。レーザ光源用の電源線が無いことは、ダイオード レーザ及び電池を円錐ミラーに関しビデオカメラの反対 側に位置させることを可能とし、このため検査されてい る管状製品の内面上に投射された光の構成パターンの3 60°妨害無しの視野をビデオカメラが有する。ビデオ カメラが細長いプローブハウジング5の基端13に隣接 して配置されて、カメラ導線59が光学系33と干渉す ることなくハウジング及び管状製品3から容易に延出で きる。

【0019】本発明の特定の実施形態が以上に説明され たが、説明の全体的な教示に照らして細部の種々な変更 及び置換が為され得ることは当業者によって理解される であろう。従って、開示された特定の配置構造は例示の ためだけのものであり、本発明の範囲を制限することは 意味せず、本発明の範囲には添付された請求項の全幅及 びいかなる且つすべての均等物が与えられる。

6

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】熱交換器管を検査する位置で示された、本発明

【図2】該装置内におけるレーザ光放射の通路及び該装 置の一部を形成するビデオカメラの視野線を示す拡大図 式図である。

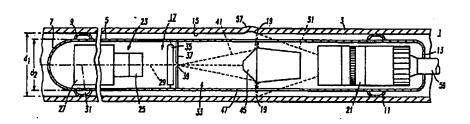
#### 【符号の説明】

1 装置

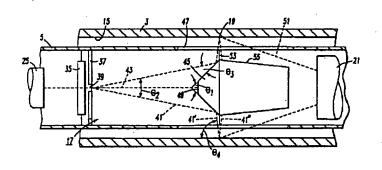
(4)

- 3 管状製品
- 5 管状ケーシング
- 7 先端
- 9,11 調芯装置
- 20 13 基端
  - 15 内壁表面
  - 17 パターン発生器
  - 19 光
  - 21 電子カメラ
  - 23 レーザビーム光発生器
  - 25 ダイオードレーザ
  - 29 レーザビーム光
  - 31 中心軸
  - 33 光学系
  - - 37 プレート
    - 39 アパーチュア
    - 41 放射
    - 43 中心光
    - 45 円錐ミラー
    - 47 透明部
    - 49 平坦面
    - 53 板部材

【図1】



【図2】



フロントページの続き

(72)発明者 ローレンス・ジェイ・ザーナ アメリカ合衆国、フロリダ州、ギブソニ ア、ウィンストリーム・ドライブ 3284 (72) 発明者 ジェイムズ・シー・セイモア アメリカ合衆国、ペンシルベニア州、マリ ースヴィル、サーディス・ロード 5374